

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2013. február 4 – február 10.								
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	
7								
8		húzott keresztirányú Ni drót, időfüggés EBSD vizsgálat SEM-PREP VG, DZ, KSz	Technoorg Cu minta, 45 fokos bemetszés, EBSD VG, DZ, BA, KSz	Technoorg Cu minta, 90 fokos bemetszés, EBSD VG, DZ, BA, KSz	slice and view Ni lemez szemcseszekezete VG, DZ, BA			
9	Mikroszkóp elektron és ion sugármenetének beállítása VG, BA							
10								
11								
12								
13	húzott keresztirányú Ni drót, időfüggés EBSD vizsgálat SEM-PREP VG, DZ, BA, KSz							
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

Megjegyzések

DZ	Dankházi Zoltán
HK	Havancsák Károly
VG	Varga Gábor
BA	Baris Adrienn
KSz	Kalácska Szilvia
SzA	Székely Anna